#### Белорусский государственный университет



### ЛАЗЕРЫ С ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ НАКАЧКОЙ

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности высшего образования второй ступени 1-31 80 05 Физика 1-31 81 02 - Фотоника

Учебная программа составлена на основе Образовательных стандартов ОСВО 1-31 80 05-2012 и ОСВО 1-31 81 02-2012; учебных планов № G31-038/уч. и № G31-040/уч.

#### СОСТАВИТЕЛЬ:

**И.В. Сташкевич** — доцент кафедры лазерной физики и спектроскопии Белорусского государственного университета, кандидат физикоматематических наук, доцент физики;

#### РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического факультета Белорусского государственного университета (протокол № 11 от 29 апреля 2015 г.);

Советом физического факультета (протокол № 10 от 18 июня 2015 г.).

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебной дисциплины "Лазеры с полупроводниковой накачкой" разработана для специальностей второй ступени высшего образования 1-31 80 05 Физика и 1-31 81 02 – Фотоника.

Целью учебной дисциплины является освоение магистрантами основных особенностей лазеров с полупроводниковой накачкой, которые привели к созданию нового поколения лазерной техники с высоким к.п.д. и значительно более низкой себестоимостью. Основная задача учебной дисциплины дать представление о накачке лазеров источниками с узким спектром, а также накачке активных сред с узкими полосами поглощения. Рассматриваются 3 типа таких лазеров: твердотельные лазеры с диодным возбуждением, лазеры на парах щелочных металлов с диодной накачкой и волоконные лазеры. В рамках данного спецкурса рассматриваются вопросы однородного и неоднородного уширения спектральных линий и влияние термодинамических параметров среды на ширину линий поглощения (для лазеров на парах щелочных металлов). Рассматриваются полупроводниковые лазеры накачки и возможные диапазоны их генерации. Из твердотельных лазеров с диодным возбуждением изучаются неодимовый, иттербиевый и эрбий – иттербиевый лазеры. Анализируются четырех- и квазитрехуровневые схемы генерации. Для лазеров на парах щелочных металлов рассматривается согласование спектров источника возбуждения и активной среды и оптическая эффективность накачки. Для волоконных лазеров рассматриваются схемы создания обратной связи в оптоволокне, схемы накачки и волоконные элементы для ее осуществления. Анализируются схемы энергетических уровней активных добавок и типы резонаторов. Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в следующих дисциплинах: «Физика лазеров», «Волоконная оптика», «Оптоэлектроника», «Лазеры и лазерные системы».

В результате изучения дисциплины студент должен:

#### знать:

- основные особенности лазеров с диодной накачкой;

#### уметь:

– прогнозировать эффекты и явления, возникающие при оптическом возбуждении сред с узкой полосой поглощения;

#### владеть:

базовыми принципами построения схем лазеров с диодным возбуждением.

Общее количество часов — 40; аудиторное количество часов — 20 (лекции). Форма получения высшего образования — очная, дневная.

Занятия проводятся на 1-м курсе в 1 семестре для специальности 1-31 80 05 Физика и во 2 семестре 1-31 81 02 — Фотоника.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет (совместно с дисциплинами «Полупроводниковые функциональные элементы в оптике» и «Оптика полимеров и жидких кристаллов»).

#### СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

- 1. Спектры поглощения лазерных сред. Однородное и неоднородное уширение спектральных линий. Усиление света в веществах с однородным уширением. Усиление света в средах с неоднородным уширением спектральных линий.
- 2. Полупроводниковые лазеры накачки. Энергетическая структура полупроводников. Лазеры на двойном гетеропереходе. Спектральные характеристики полупроводниковых лазеров.
- 3. Твердотельные лазеры с диодной накачкой. Концентрационное тушение люминесценции. Передача энергии возбуждения. Поглощение из возбужденного состояния.
- 4. Неодимовые лазеры. Четырехуровневая схема генерации. Квази трехуровневая схема генерации. Квантовая эффективность генерации.
- 5. Иттербиевые и эрбий иттербиевые лазеры. Иттербиевый лазер. Эрбий иттербиевый лазер.
- 6. Лазеры на парах щелочных металлов. Спектры щелочных металлов. Влияние температуры и давления на ширину линии поглощения. Буферные газы. Квантовая эффективность генерации. Отведение тепла из зоны генерации.
- 7. Волоконные лазеры. Оптические элементы резонаторов. Активное оптоволокно. Концентрация активных ионов в волокне. Эрбиевый волоконный лазер. Иттербиевый волоконный лазер.

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

		Количество аудиторных часов						ĬĬ
Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	KCP	Количество часов УСР	Форма контроля знаний
1	Спектры поглощения лазерных сред. Однородное и неоднородное уширение спектральных линий.	2						
2	Полупроводниковые лазеры накачки.	2						Устный опрос
3	Твердотельные лазеры с диодной накачкой. Концентрационное тушение люминисценции.	2						Устный опрос
4	Неодимовые лазеры с 4-х и квази 3-х уровневой схемой.	4						Устный опрос
5	Иттербиевые и эрбий – иттербиевые лазеры.	2						Устный опрос
6	Лазеры на парах щелочных металлов. Спектры щелочных металлов.	2						Устный опрос
7	Лазеры на парах щелочных металлов. Квантовая эффективность и отведение тепла.	2						Устный опрос
8	Волоконные лазеры. Оптические элементы резонаторов.	2						Устный опрос
9	Волоконные лазеры. Эбиевый и иттербиевый лазеры.	2						Устный опрос
		20						Зачет

#### ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### Перечень основной литературы

- 1. І.В. Сташкевіч. Фізіка лазераў. Мн. 2006.
- 2. О. Звелто. Принципы лазеров. М., 1984, 1990
- 3. Храмов В.Ю. Расчет элементов лазерных систем для информационных и технологических комплексов / В.Ю.Храмов. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. 79 с.
  - 4. Ф. Качмарек. Введение в физику лазеров. Мир, М., 1981
  - 5. Л.В. Тарасов. Лазеры и их применение. М., 1983
- 6. Дианов Е. М., Прохоров А. М. Лазеры и волоконная оптика // Успехи физических наук. — 1986. — Т. 148, вып. 2. —С. 289—311.
- 7. He Cai; You Wang at all. Reviews of a Diode-Pumped Alkali Laser (DPAL): a potential high-powered light source. Proc. SPIE 9521, 2014, Part I, 95211U

#### Дополнительная

- 1. Г.М. Зверев, Ю.Д. Голяев. Лазеры на кристаллах и их применение. М., 1994.
- 2. Промышленное применение лазеров. Под ред. Г. Кёбнера, М., 1988
  - 3. А. Ярив. Квантовая электроника. М., 1980
  - 4. У. Дьюли. Лазерная технология и анализ материалов. М. 1986
- 5. Б.Ф. Федоров. Лазеры. Основы устройства и применение. М. 1988
- 6. Л.В. Тарасов. Физика процессов в генераторах когерентного оптического излучения. М., 1981
- 7. Ю.А. Ананьев. Оптические резонаторы и лазерные пучки. М., Наука, 1990
- 8. Лазерная физика и оптические технологии: сборник тезисов IX межд. научной конференции 30 мая 2 июня 2012, Гродно. Изд.: Институт физики НАН Беларуси. 304 с.
- 9. Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи: Учебное пособие. 2-е изд., стер. СПб.: «Лань», 2010. 272 с.

# Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

1. Устные опросы.

# Примерный перечень мероприятий для контроля качества усвоения знаний по учебной дисциплине

#### Перечень тем для устного опроса

- 1. Особенности твердотельных лазеров с диодным возбуждением.
- 2. Неодимовые лазеры с 4-х и квази 3-х уровневой схемой.
- 3. Иттербиевые лазеры.
- 4. Волоконные лазеры.
- 5. Лазеры на щелочных металлах с диодным возбуждением.
- 6. Квантовая эффективность лазеров с диодной накачкой.

#### Рекомендации по контролю качества усвоения знаний и проведению аттестации

Для текущего контроля качества усвоения знаний по учебной дисциплине рекомендуется использовать устные опросы. Устные опросы проводятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на устный опрос по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за устные опросы, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повторно.

Оценка каждого из устных ответов проводится по десятибалльной шкале. Оценка текущей успеваемости рассчитывается по формуле:

оценка = 
$$0.8 \cdot \frac{\sum\limits_{i}^{n} ycm H_{i}}{n} + \Pi E - IIIE$$
,

где оценка — это оценка текущей успеваемости, усти $_i$  — оценка по десятибалльной шкале за устный ответ, n — количество устных ответов,  $\Pi B$  — поощрительные баллы, начисляемые за выполнение дополнительных (необязательных) заданий, активность на занятиях (максимум 2 балла за семестр),  $\Pi B$  — штрафные баллы, которые начисляются за пропуски занятий, систематическое опоздание, нарушение учебной дисциплины.

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета ((совместно с дисциплинами «Полупроводниковые функциональные элементы в оптике» и «Оптика полимеров и жидких кристаллов»), к зачету допускаются студенты, чья оценка текущей успеваемости не менее 4 баллов.

### ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название Кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Волоконная опти- ка	Кафедра лазерной физики и спектро- скопии	Оставить содержание учебной дисциплины без изменения	Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте (протокол № 11 от 29 апреля 2015 г)
Физика лазеров	Кафедра лазерной физики и спектро- скопии	Оставить содержание учебной дисциплины без изменения	Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте (протокол № 11 от 29 апреля 2015 г)
Оптоэлектроника	Кафедра лазерной физики и спектро- скопии	Оставить содержание учебной дисциплины без изменения	Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте (протокол № 11 от 29 апреля 2015 г)
Лазеры и лазерные системы	Кафедра лазерной физики и спектро- скопии	Оставить содержание учебной дисциплины без изменения	Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном варианте

## дополнения и изменения к учебной программе уво

на \_\_\_\_/\_\_\_ учебный год

NoNo	Дополнения и изменения	Основание
ПП		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
Vчебы	ая программа пересмотрена и одобр	ена на заселании кафелры
(прото	кол № от 20_ г.)	она на заседании кафедры
(iiporo	ROSI 312 01 201.)	
_		
	ющий кафедрой	
	ой физики и спектроскопии	
д.фм.	н., профессор	Е.С. Воропай
VTRFI	РЖДАЮ	
	физического факультета	
	н., профессор	D M A
д.ψМ.	п., профессор	В.М. Анищик